(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-107235

(43)公開日 平成8年(1996)4月23日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 33/00

H 0 4 B 10/105 10/10 10/22

M

庁内整理番号

H04B 9/00

R

審査請求 有

請求項の数4 FD (全 11 頁)

(21)出願番号

特顧平3-203524

(71)出顧人 591176410

株式会社アイセンス

東京都港区西新橋2丁目11番9号

(22)出願日

平成3年(1991)7月19日

(72)発明者 山川正己

東京都港区西新橋2丁目11番9号 株式会

社アイセンス内

(74)代理人 弁理士 大内 康一

(54) 【発明の名称】 光電センサーの投光器

(57)【要約】

【目的】この発明は、効率の良い光学レンズによって、 発光素子(発光ダイオード)から放射された信号光を無 駄なく集束することにより、拡散による損失を極力防止 し、所定方向へ放射させるようにする。

【構成】投光レンズと、この投光レンズを収納するケーシングと、発光ダイオードを具えた電子回路とからなり、前記投光レンズを、凸レンズと、投光レンズの周囲に形成した曲面の反射部と、発光ダイオードを収納するために凸レンズの後方に設けられ、発光ダイオードの位置を中心とする球面壁を有する空間とで構成し、さらにこの投光レンズを、凸レンズ、反射部、空間を透明材からなる投光レンズを、ほぼ円錐台形状に形成し、この円錐台の大底面に穿設した凹部の底に凸レンズを設け、円錐台の小底面に穿設した凹部の底に凸レンズを設け、円錐台の小底面には前記凹部と対向して前記壁面を有する空間を形成し、円錐台の側壁を楕円面または放物面にして反射部を形成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投光レンズと、この投光レンズを収納す るケーシングと、発光ダイオードを具えた電子回路とか らなり、

1

前記投光レンズは、凸レンズと、投光レンズの周囲に形 成した反射部と、発光ダイオードを収納するために凸レ ンズの後方に設けられた空間とで構成したことを特徴と する光電センサーの投光器。

【請求項2】 前記投光レンズは、凸レンズ、反射部、 空間を透明材で一体に形成したことを特徴とする請求項 10 1の光電センサーの投光器。

【請求項3】 請求項2において、投光レンズは、ほぼ 円錐台形状をなし、円錐台の大底面に穿設した凹部の底 に凸レンズを設け、円錐台の小底面に前記凹部と対向し て空間を形成し、円錐台の側壁を楕円面または放物面に して反射部を形成したことを特徴とする光電センサーの 投光器。

【請求項4】 前記空間は、円筒形状をなし、その壁面 を発光ダイオードの位置を中心とする球面に形成して、 ようにしたことを特徴とする請求項3の光電センサーの 投光器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、光電センサーの投光 器、詳しくは投光器の投光レンズに関するものである。 [0002]

【発明の背景と従来技術】光電センサーは、無接触で人 や物体を検知できるので、各種機械の自動化、危険を伴 う機械の安全装置、コンベアラインによって搬送される 30 物体の検知、自動ドア等に広く使用されている。そし て、このような光電センサーの投光器、受光器はいずれ も箱型のケースの壁に円形の孔を穿って凸レンズを固着 し、その焦点に光電変換素子、すなわち発光ダイオード 等の発光素子、あるいはフォトトランジスタ等の受光素 子を設けてある。そして、凸レンズから光電変換素子に 至る光の経路を妨げないように、点燈駆動回路、信号増 幅回路、動作表示燈、可変抵抗器などの部品をケースの 内壁に固着して各部品間を電気的に接続し、入力端子と 出力端子に電線コードを接続してケース外に導出して、 蓋を閉じた構造になっている。

【0003】図9は、このような従来の光電センサーを 示す断面図である。図において、AはケーシングBの前 面に設けた集光用の凸レンズ、51は凸レンズAの集光 点位置に設置された光電変換素子、22は配線基板、2 3は配線基板22上に配設される各種電子部品、24は 動作表示燈である。なお、31はケーシングBの裏蓋、 Cは動作表示燈24と配線基板22との配線である。そ して、機械その他への取り付けにはブラケットなどを使 用してネジ等で固定するようになっている。

【0004】ところで、光電センサーが広い分野で使用 されるようになるにつれ、今日では検出距離の長い光電 センサーが求められるようになってきている。例えば、 透過型の光電センサーでは検出距離20m程度、直接反 射型では3m程度、ミラー偏光反射型では8m程度のも のが強く求められており、いずれもその検出距離はこれ までの2倍以上となっている。

【0005】このような検出距離の長大化の要望に対し て、従来は次のような対策がなされていた。すなわち、

- (A) 光電センサーの受光器の増幅器の増幅率を上げて 高感度にする。
- (B) 受光器のレンズ口径を大きくして入光量を増加さ せる。
- (C) 投光器の信号光の出力を大きくする。

しかしながら、上記(A)の手段を採用すると、高感度 になるにつれ外乱電磁ノイズの誘導を受け易くなり、誤 作動を生じ易くなる。また、上記(B)の場合にはレン ズを大きくすると光電センサー自体も大型化してしまう 欠点がある。上記(C)は、信号光と外乱光の比、すな 発光ダイオードからの信号光を反射部方向に直進させる 20 わち、光のSN比が改善されるので、一番望ましい手段 である。

> 【0006】そして、投光器の光出力を大きくするため に、従来、次のような手段が採用されている。

- (a) 光電変換効率のよい発光素子 (発光ダイオード) を選択する。
- (b) チップサイズの大きい発光素子 (発光ダイオー ド)を選択する。
- (c)発光素子(発光ダイオード)に大電流を流して発 光出力を上げる。
- しかしながら、上記いずれの場合にも、コストの増大あ るいは大型化といった問題が生じているのが現状であ

[0007]

【発明の概要】この発明は、効率の良い光学レンズによ って、発光素子(発光ダイオード)から放射された信号 光を無駄なく集束することにより、拡散による損失を極 力防止し、所定方向へ放射させるようにして上記従来の 問題点を解決しようとするものである。すなわち、この 発明に係る光電センサーの投光器は、投光レンズと、こ 40 の投光レンズを収納するケーシングと、発光ダイオード を具えた電子回路とからなり、前記投光レンズを、凸レ ンズと、投光レンズの周囲に形成した曲面の反射部と、 発光ダイオードを収納するために凸レンズの後方に設け られ、発光ダイオードの位置を中心とする球面壁を有す る空間とで構成し、さらにこの投光レンズを、凸レン ズ、反射部、空間を透明材で一体に形成することによ り、あるいは透明材からなる投光レンズを、ほぼ円錐台 形状に形成し、この円錐台の大底面に穿設した凹部の底 に凸レンズを設け、円錐台の小底面には前記凹部と対向 50 して前記壁面を有する空間を形成し、円錐台の側壁を楕

円面または放物面にして反射部を形成するようにして、 上記従来の問題点を解決しようとするものである。

[0008]

【作用】この発明において、発光ダイオードから出力さ れた信号光は、いったん180度の範囲に拡散放射され るが、その一部は発光ダイオードの前方に位置する凸レ ンズを通過して平行光となり光電センサーの前方方向へ 進み、その他の信号光は、反射部に到達し、ここで反射 されて平行光となり光電センサーの前方方向へ進む。こ のようにして、発光ダイオードから出力された信号光は 10 全て光電センサーから平行光として所定方向へ放射され る。

[0009]

【発明の実施例】図面に基ずいてこの発明の実施例を説 明する。図1および図2は、この発明の1実施例を示す 図である。図1は、この実施例に係る光電センサーSの 一部断面図で、図において、1は投光レンズ、Bは半球 状のケーシングで黒色のプラスチック材で形成されてい る。22は表面に発光ダイオード51、裏面に電子部品 央に形成された収納室S1にはめこまれている。この状 態で回路基板22の発光ダイオード51は、後述の空間 4の中央に位置することになる。また、6はケーシング Bの開口部にはめこまれた透明蓋、7はケーシングB内 において投光レンズ1と回路基板22との間に挿入され たスペーサである。

【0010】上記投光レンズ1は、図2(b)に示すよ うにほぼ円錐台形状をなし、その大底面 1 a には円筒形 の凹部2が形成され、この凹部2の底には半球状の凸レ ンズ3が設けられている。また、円錐台形状の投光レン ズ1の小底面1 bには断面円形の空間4が形成され、大 底面側の凹部2、凸レンズ3と対向している。この空間 4の側壁は発光ダイオード51がその中心となる球面を なすように形成されている。このようにして発光ダイオ ード51は前記空間4の中心位置から前方の凸レンズ3 および後述の反射部5に信号光を放射する。

【0011】そして、円錐台形状をなす投光レンズ1の 側壁(母線部)は放物面または楕円面のような曲面に形 成されて反射部5を構成している。この実施例におい て、投光レンズ1は透明プラスチック材(アクリル樹 脂)により各部一体に形成されている。次にこの実施例 の作用を図3および図4によって説明する。図3は、発 光ダイオード51から出力される信号光の指向特性を示 す図である。この図によれば、光出力は0°方向から9 0°方向に向かうにつれ減少するものの、発光ダイオー ド51からの信号光は180°の範囲に放射されること が判る。したがって、このような発光ダイオード51を 図5に示すような従来技術における凸レンズA (口径2 $5 \, \text{mm}$ 、 $f = 20 \, \text{mm}$ 、) に使用した場合、このレンズ の集束角は約60°となるから、このレンズが利用でき 50 る信号光は図3において、0°方向より上下30°、す なわち合計60°分のみでありその他の信号光(120 ゜分)は利用できない。

【0012】これに対して、この発明に係る投光器は、 発光ダイオードから出力された信号光を180°分すべ て利用することができるので、従来の凸レンズに比べ て、断面図上で推論すると約3倍の集光能力を有するこ ととなる。すなわち、この発光ダイオード51を図4に 示すように投光レンズ1の空間4の中央にセットすれ ば、発光ダイオード51から出力された信号光しは18 0°の範囲に放射されその一部は凸レンズ3を通過して 凸レンズの中心軸に平行な信号光となり、その他のは反 射部5に到達し、ここで反射されて同じく凸レンズの中 心軸に平行な信号光となりそれぞれ所定方向へ進むこと になる。

【0013】ところで、この発明において反射部5の反 射面には鏡面メッキ等は施されていない。これは、反射 部5における信号光の反射には「全反射」の原理が利用 されているからである。すなわち、図4において、例え 23、23を搭載した回路基板でケーシングBの底部中 20 ば発光ダイオード51から放射された信号光 (L1) の 反射部5のP点における入射角は、P点における臨界角 (光がその界面で屈折せず全反射する時の入射角、この 実施例のようにアクリル (投光レンズ) と空気との界面 における臨界角は約43度である)より大きいため、信 号光L1は、空気層と投光レンズとの界面である反射部 5を通過せず、空気より密度の大きい投光レンズ側に入 射角と同角度で反射され、信号光L2として光電センサ ーの前方に向かうことになる。このようにして、発光ダ イオード51から反射部5に到達した信号光は、すべて 「全反射」により光電センサーの前方方向におくられる ことになる。そして、発光ダイオードから反射部へ到達 した信号光がすべて「全反射」できるよう、反射部5の 反射面は前述のように放物面または楕円面に形成してあ

> 【0014】このように、この発明に係る投光レンズは 従来技術の投光レンズに比べて、約3倍の集光能力を有 するので、この結果、同一の距離点での照度は約3倍に なる。これを図6に基づいて詳しく説明する。まづ、発 光ダイオード51の光出力Yとこの光の集光レンズから 距離L離れた地点における照度Xとの関係は次の数1に 表される。

[0015]

【数1】

 $Y = k L^2 X$

(k:定数)

【0016】いま、図6 (a) において、従来の凸レン ズAを使用した場合、発光ダイオード51の光出力をソ とし、凸レンズAから距離d離れた地点Bにおける照度 をχとすると、この照度χは、前述の数1から次の数2

5

として表される。 [0017] 【数2】

$$\chi = \frac{y}{k d^2}$$

【0018】一方、図6 (b) において、1はこの発明 に係る投光レンズ、51は発光ダイオード、Dは前記図 Cまでの投光レンズ1からの距離を示している。投光レ ンズ1は従来の凸レンズAの3倍の集光能力を有するか ら発光ダイオード51の光出力が前記ソのままでも、実 質的には3 Уの光出力を有するものとして考えることが できる。そして、これらの数値を前記数1に代入して、 距離Dを以下のように数3~数8で求める。

[0019]

【数3】

$$3 y = k D^2 \chi$$

【0020】数3のχに前述の数2からχをもとめて代 20 入すると、

[0021]

【数4】

$$3 y = k D^{2} \cdot \frac{y}{k d^{2}}$$

[0022]

【数 5 】

[0023]

【数6】

$$3 d^{2} = D^{2}$$

[0024]

【数7】

$$D^2 = 3 d^2$$

[0025]

【数8】

【0026】以上のように、発光ダイオードの光出力を 一定にした場合、この発明に係る投光レンズを使用すれ ば、従来の凸レンズとくらべて約平方根 3 倍の距離にお いて、同一の照度を得ることができる。図7および図8 は、上記実施例に係る投光器Sの壁面への取り付け例を 示す図である。図7(a)において、8はネジ9によっ てケーシングBの収納室S1の後面に固定されたスプリ 50 3

ングワッシャーである。図7(b)において、10は半 球形状をなすプラスチック製のホルダーを示している。 このホルダー10内に投光器Sをはめこみ、図8(a) に示すようにスプリングワッシャー8によりホルダー1 0に弾性固定したうえ、このホルダー10をネジ等によ り壁面Wに固定する。

【0027】投光器Sは、ホルダー10に弾性的に取り 付けられているので、図8 (b) に示すように投光器S を指先等で回動させることにより所望の投光角度を得る 6 (a) におけるB地点と同一の照度 x が得られる地点 10 ことが可能で、投光器、受光器の相互の位置合わせが容 易になる。なお、この発明に係る投光レンズは、光電セ ンサー等の受光器にも適用可能であることは言うまでも ない。この発明に係る投光レンズは、従来の凸レンズに 比べて口径を同一とした場合、厚みが1/2になるので 投光器はもちろん受光器に使用した場合でも、装置の大 幅な薄型化が可能になるという効果がある。

[0028]

【発明の効果】この発明は、以上述べた構成・作用によ り次のような効果を得ることができる。

- (a) 従来の凸レンズが、発光ダイオードが出力する 信号光の1/3以下の光量しか集光できないのに比べ、 この発明に係る投光レンズは発光ダイオードの出力する 信号光の殆どすべてを集光することができる。
- (b) この発明に係る投光レンズは、プラスチック、 ガラス等で一体成形が可能であり、また反射部に鏡面メ ッキなどの特別な加工を必要としないので、生産コスト が低廉である。
- (c) この発明に係る投光器は半球形状にできるの で、同様に半球形状のホルダーに収納容易となり、投光 30 方向の設定が自由になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の1実施例に係る投光器の断面図であ

【図2】同上投光器における投光レンズの1実施例を示 す説明図である。

【図3】発光ダイオードからの光の各方向における光出 力を示す説明図である。

【図4】図1の実施例に係る投光レンズの作用を示す説 明図である。

40 【図5】従来例に係る凸レンズの作用説明図である。

【図6】従来例に係る凸レンズと本願実施例に係る投光 レンズとの投光動作の比較説明図である。

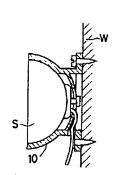
【図7】図1に示す投光器の壁面等への取り付けための ホルダーを示す説明図である。

【図8】同上ホルダーを使用して投光器を取り付けた状 態を示す説明図である。

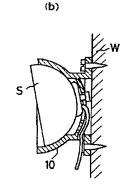
【符号の説明】

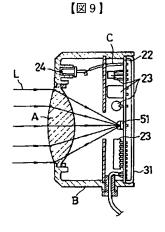
- 投光レンズである。
- 2 凹部
- 凸レンズ

【図8】



(a)





【手続補正書】

【提出日】平成4年4月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】

明細書

【発明の名称】 光電センサーの投光器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投光レンズと、この投光レンズを収納するケーシングと、発光ダイオードを具えた電子回路とからなり、

前記投光レンズは、凸レンズと、投光レンズの周囲に形成した反射部と、発光ダイオードを収納するために凸レンズの後方に設けられた空間とで構成したことを特徴とする光電センサーの投光器。

【請求項2】 前記投光レンズは、凸レンズ、反射部、空間を透明材で一体に形成したことを特徴とする請求項 1の光電センサーの投光器。

【請求項3】 請求項2において、投光レンズは、ほぼ 円錐台形状をなし、円錐台の大底面に穿設した凹部の底 に凸レンズを設け、円錐台の小底面に前記凹部と対向し て空間を形成し、円錐台の側壁を楕円面または放物面に して反射部を形成したことを特徴とする光電センサーの 投光器。

【請求項4】 前記空間は、円筒形状をなし、その壁面を発光ダイオードの位置を中心とする球面に形成して、発光ダイオードからの信号光を反射部方向に直進させるようにしたことを特徴とする請求項3の光電センサーの投光器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、光電センサーの投光

器、詳しくは投光器の投光レンズに関するものである。 【0002】

【発明の背景と従来技術】光電センサーは、無接触で人 や物体を検知できるので、各種機械の自動化、危険を伴 う機械の安全装置、コンベアラインによって搬送される 物体の検知、自動ドア等に広く使用されている。そして、このような光電センサーの投光器、受光器はいずれも箱型のケースの壁に円形の孔を穿って凸レンズを固着し、その焦点に光電変換素子、すなわち発光ダイオード等の発光素子、あるいはフォトトランジスタ等の受光素子を設けてある。 そして、凸レンズから光電変換素子に至る光の経路を妨げないように、点燈駆動回路、信号 増幅回路、動作表示燈、可変抵抗器などの部品をケースの内壁に固着して各部品間を電気的に接続し、入力端子と出力端子に電線コードを接続してケース外に導出して、蓋を閉じた構造になっている。

【0003】図11は、このような従来の光電センサーを示す断面図である。図において、AはケーシングBの前面に設けた集光用の凸レンズ、51は凸レンズAの集光点位置に設置された光電変換素子、22は配線基板、23は配線基板22上に配設される各種電子部品、24は動作表示燈である。なお、31はケーシングBの裏蓋、Cは動作表示燈24と配線基板22との配線である。そして、機械その他への取り付けにはブラケットなどを使用してネジ等で固定するようになっている。

【0004】ところで、光電センサーが広い分野で使用されるようになるにつれ、今日では検出距離の長い光電センサーが求められるようになってきている。例えば、透過型の光電センサーでは検出距離20m程度、直接反射型では3m程度、ミラー偏光反射型では8m程度のものが強く求められており、いずれもその検出距離はこれまでの2倍以上となっている。

【0005】このような検出距離の長大化の要望に対し

て、従来は次のような対策がなされていた。すなわち、

- (A) 光電センサーの受光器の増幅器の増幅率を上げて 高感度にする。
- (B) 受光器のレンズロ径を大きくして入光量を増加させる。
- (C) 投光器の信号光の出力を大きくする。

しかしながら、上記 (A) の手段を採用すると、高感度になるにつれ外乱電磁ノイズの誘導を受け易くなり、誤作動を生じ易くなる。また、上記 (B) の場合にはレンズを大きくすると光電センサー自体も大型化してしまう欠点がある。上記 (C) は、信号光と外乱光の比、すなわち、光のSN比が改善されるので、一番望ましい手段である。

【0006】そして、投光器の光出力を大きくするために、従来、次のような手段が採用されている。

- (a) 光電変換効率のよい発光素子 (発光ダイオード) を選択する。
- (b) チップサイズの大きい発光素子 (発光ダイオード) を選択する。
- (c) 発光素子(発光ダイオード)に大電流を流して 発光出力を上げる。

しかしながら、上記いずれの場合にも、コストの増大あるいは大型化といった問題が生じているのが現状である

[0007]

【発明の概要】この発明は、効率の良い光学レンズによ って、発光素子(発光ダイオード)から放射された信号 光を無駄なく集束することにより、拡散による損失を極 力防止し、所定方向へ放射させるようにして上記従来の 問題点を解決しようとするものである。すなわち、この 発明に係る光電センサーの投光器は、投光レンズと、こ の投光レンズを収納するケーシングと、発光ダイオード を具えた電子回路とからなり、前記投光レンズを、凸レ ンズと、投光レンズの周囲に形成した曲面の反射部と、 発光ダイオードを収納するために凸レンズの後方に設け られ、発光ダイオードの位置を中心とする球面壁を有す る空間とで構成し、さらにこの投光レンズを、凸レン ズ、反射部、空間を透明材で一体に形成することによ り、あるいは透明材からなる投光レンズを、ほぼ円錐台 形状に形成し、この円錐台の大底面に穿設した凹部の底 に凸レンズを設け、円錐台の小底面には前記凹部と対向 して前記壁面を有する空間を形成し、円錐台の側壁を楕 円面または放物面にして反射部を形成するようにして、 上記従来の問題点を解決しようとするものである。

[0008]

【作用】この発明において、発光ダイオードから出力された信号光は、いったん180度の範囲に拡散放射されるが、その一部は発光ダイオードの前方に位置する凸レンズを通過して平行光となり光電センサーの前方方向へ進み、その他の信号光は、反射部に到達し、ここで反射

されて平行光となり光電センサーの前方方向へ進む。このようにして、発光ダイオードから出力された信号光は全て光電センサーから平行光として所定方向へ放射される。

[0009]

【発明の実施例】図面に基ずいてこの発明の実施例を説明する。図1および図2は、この発明の1実施例を示す図である。図1は、この実施例に係る光電センサーSの一部断面図で、図において、1は投光レンズ、Bは半球状のケーシングで黒色のプラスチック材で形成されている。22は表面に発光ダイオード51、裏面に電子部はと23、23を搭載した回路基板でケーシングBの底部中央に形成された収納室S1にはめこまれている。この状態で回路基板22の発光ダイオード51は、後述の空間4の中央に位置することになる。また、6はケーシングBの開口部にはめこまれた透明蓋、7はケーシングB内において投光レンズ1と回路基板22との間に挿入されたスペーサである。

【0010】上記投光レンズ1は、図2(b)に示すようにほぼ円錐台形状をなし、その大底面1aには円筒形の凹部2が形成され、この凹部2の底には半球状の凸レンズ3が設けられている。また、円錐台形状の投光レンズ1の小底面1bには断面円形の空間4が形成され、大底面側の凹部2、凸レンズ3と対向している。この空間4の側壁は発光ダイオード51がその中心となる球面をなすように形成されている。このようにして発光ダイオード51は前記空間4の中心位置から前方の凸レンズ3および後述の反射部5に信号光を放射する。

【0011】そして、円錐台形状をなす投光レンズ1の 側壁(母線部)は放物面または楕円面のような曲面に形 成されて反射部5を構成している。この実施例におい て、投光レンズ1は透明プラスチック材(アクリル樹 脂)により各部一体に形成されている。次にこの実施例 の作用を図3および図4によって説明する。図3は、発 光ダイオード51から出力される信号光の指向特性を示 す図である。この図によれば、光出力は0°方向から9 0°方向に向かうにつれ減少するものの、発光ダイオー ド51からの信号光は180°の範囲に放射されること が判る。したがって、このような発光ダイオード51を 図5に示すような従来技術における凸レンズA(口径2) $5 \, \text{mm}$ 、 $f = 20 \, \text{mm}$ 、) に使用した場合、このレンズ の集束角は約60°となるから、このレンズが利用でき る信号光は図3において、0°方向より上下30°、す なわち合計60°分のみでありその他の信号光(120 分)は利用できない。

【0012】これに対して、この発明に係る投光器は、発光ダイオードから出力された信号光を180°分すべて利用することができるので、従来の凸レンズに比べて、断面図上で推論すると約3倍の集光能力を有することとなる。すなわち、この発光ダイオード51を図4に

示すように投光レンズ1の空間4の中央にセットすれば、発光ダイオード51から出力された信号光Lは180°の範囲に放射されその一部は凸レンズ3を通過して凸レンズの中心軸に平行な信号光となり、その他のは反射部5に到達し、ここで反射されて同じく凸レンズの中心軸に平行な信号光となりそれぞれ所定方向へ進むことになる。

【0013】ところで、この発明において反射部5の反 射面には鏡面メッキ等は施されていない。これは、反射 部5における信号光の反射には「全反射」の原理が利用 されているからである。すなわち、図4において、例え ば発光ダイオード51から放射された信号光 (L1) の 反射部5のP点における入射角は、P点における臨界角 (光がその界面で屈折せず全反射する時の入射角、この 実施例のようにアクリル(投光レンズ)と空気との界面 における臨界角は約43度である)より大きいため、信 号光L1は、空気層と投光レンズとの界面である反射部 5を通過せず、空気より密度の大きい投光レンズ側に入 射角と同角度で反射され、信号光L2として光電センサ 一の前方に向かうことになる。このようにして、発光ダ イオード51から反射部5に到達した信号光は、すべて 「全反射」により光電センサーの前方方向におくられる ことになる。そして、発光ダイオードから反射部へ到達 した信号光がすべて「全反射」できるよう、反射部5の 反射面は前述のように放物面または楕円面に形成してあ る。

【0014】このように、この発明に係る投光レンズは従来技術の投光レンズに比べて、約3倍の集光能力を有するので、この結果、同一の距離点での照度は約3倍になる。これを図6に基づいて詳しく説明する。まづ、発光ダイオード51の光出力Yとこの光の集光レンズから距離L離れた地点における照度Xとの関係は次の数1に表される。

【0015】 【数1】

> Y=kL² X (k:定数)

【0016】いま、図6 (a) において、従来の凸レンズAを使用した場合、発光ダイオード51の光出力を y とし、凸レンズAから距離 d 離れた地点 B における照度を x とすると、この照度 x は、前述の数1から次の数2として表される。

【0017】 【数2】

$$\chi = \frac{y}{k d^2}$$

【0018】一方、図6(b)において、1はこの発明に係る投光レンズ、51は発光ダイオード、Dは前記図6(a)におけるB地点と同一の照度xが得られる地点 Cまでの投光レンズ1からの距離を示している。投光レンズ1は従来の凸レンズAの3倍の集光能力を有するから発光タイオード51の光出力が前記yのままでも、実質的には3yの光出力を有するものとして考えることができる。そして、これらの数値を前記数1に代入して、距離Dを以下のように

【数3】~

【数8】で求める。

[0019]

【数3】

$$3 \text{ y} = \text{k D}^2 \text{ } \chi$$

【0020】数3のxに前述の数2からxをもとめて代入すると、

[0021]

【数4】

$$3 y = k D^{2} \cdot \frac{y}{k d^{2}}$$

[0022]

【数5】

$$3 = \frac{D^2}{d^2}$$

[0023]

【数6】

$$3 d^2 = D^2$$

[0024]

【数7】

$$D^2 = 3 d^2$$

[0025]

【数8】

$$\therefore D = \int_{3d}$$

【0026】以上のように、発光ダイオードの光出力を 一定にした場合、この発明に係る投光レンズを使用すれ ば、従来の凸レンズとくらべて約平方根3倍の距離において、同一の照度を得ることができる。図7および図8は、上記実施例に係る投光器Sの壁面への取り付け例を示す図である。図7(a)において、8はネジ9によってケーシングBの収納室S1の後面に固定されたスプリングワッシャーである。図7(b)において、10は半球形状をなすプラスチック製のホルダーを示している。このホルダー10内に投光器Sをはめこみ、図8(a)に示すようにスプリングワッシャー8によりホルダー10に弾性固定したうえ、このホルダー10をネジ等により壁面Wに固定する。

【0027】投光器Sは、ホルダー10に弾性的に取り付けられているので、図8(b)に示すように投光器Sを指先等で回動させることにより所望の投光角度を得ることが可能で、投光器、受光器の相互の位置合わせが容易になる。なお、この発明に係る投光レンズは、光電センサー等の受光器にも適用可能であることは言うまでもない。この発明に係る投光レンズは、従来の凸レンズに比べて口径を同一とした場合、厚みが1/2になるので投光器はもちろん受光器に使用した場合でも、装置の大幅な薄型化が可能になるという効果がある。

【0028】なお上述の実施例では投光器が単独の場合を説明したが、図9および図10に示すように実際は使用にあたっては投光器を複数用いることがある。図9に示す例は投光器を6角形状に形成し、この投光器を複数個(図では7個示す)隙間なく同一面となるよう密着させている。

【0029】また図10は投光器を複数個一列に設置した例を示すもので、図10(a)に示す例は上述の円形の投光器6を支持体25により一列に設置し、図10

(b) に示す例は両側面が平面状に形成された投光器 6 を支持体 2 5 により一列に密着させている。

【0030】以上のように複数の投光器を設置すれば、例えば信号機、バーコードの読み取り装置等への投光器の使用を容易なものとすることが出来る。

【発明の効果】この発明は、以上述べた構成・作用により次のような効果を得ることができる。

(a) 従来の凸レンズが、発光ダイオードが出力する 信号光の1/3以下の光量しか集光できないのに比べ、 この発明に係る投光レンズは発光ダイオードの出力する 信号光の殆どすべてを集光することができる。

- * (b) この発明に係る投光レンズは、プラスチック、 ガラス等で一体成形が可能であり、また反射部に鏡面メ ッキなどの特別な加工を必要としないので、生産コスト が低簾である。
 - (c) この発明に係る投光器は半球形状にできるので、同様に半球形状のホルダーに収納容易となり、投光方向の設定が自由になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の1実施例に係る投光器の断面図である。

【図2】同上投光器における投光レンズの1実施例を示す説明図である。

【図3】発光ダイオードからの光の各方向における光出力を示す説明図である。

【図4】図1の実施例に係る投光レンズの作用を示す説 明図である。

【図5】従来例に係る凸レンズの作用説明図である。

【図6】従来例に係る凸レンズと本願実施例に係る投光 レンズとの投光動作の比較説明図である。

【図7】図1に示す投光器の壁面等への取り付けためのホルダーを示す説明図である。

【図8】同上ホルダーを使用して投光器を取り付けた状態を示す説明図である。

【図9】投光器を複数同一面状に設置した状態を示す説 明図である。

【図10】投光器を複数個一列に設置した状態を示す説明図出ある。

【図11】従来の光電センサーを示す断面図である。 【符号の説明】

- 1 投光レンズ
- 2 凹部
- 3 凸レンズ
- 4 空間
- 5 反射部
- 51 発光ダイオード

【手続補正2】

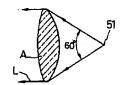
【補正対象書類名】図面

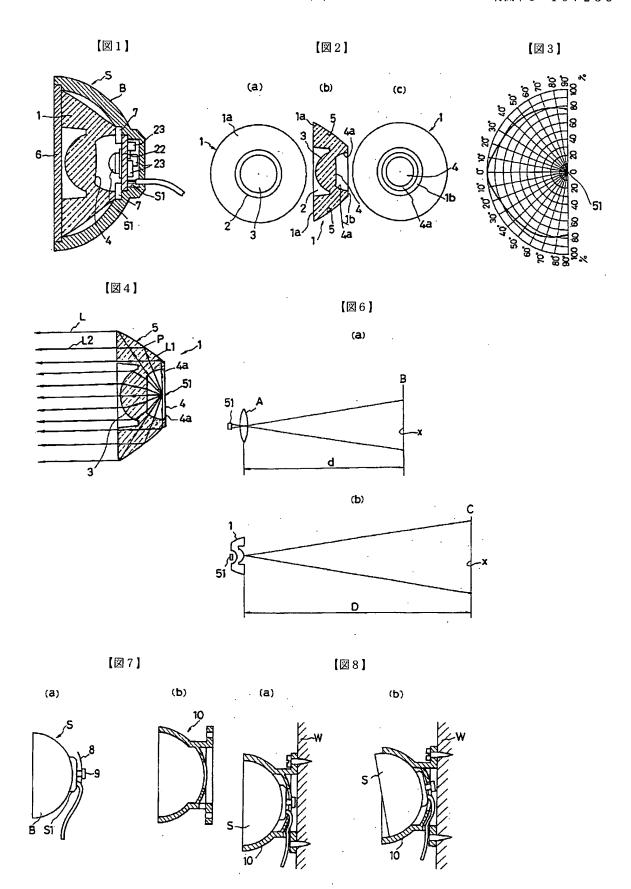
【補正対象項目名】全図

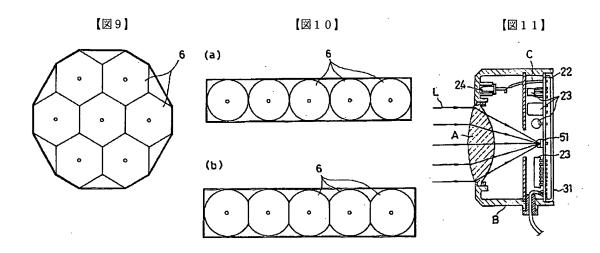
【補正方法】変更

【補正内容】

[図5]







【手続補正書】

【提出日】平成7年5月15日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投光レンズと、この投光レンズを収納するケーシングと、発光ダイオードを具えた電子回路とからなり、

前記投光レンズは、凸レンズと、投光レンズの周囲に形成した反射部と、発光ダイオードを収納するために凸レンズの後方に設けられた空間とで構成したことを特徴とする光電センサーの投光器。